

化学工学会 第 56 回秋季大会
SY-84 [材料・界面部会シンポジウム]
＜塗布技術と表面加工＞
報告書

オーガナイザー

稲澤 晋(東京農工大学)(文責)

吉田 祐幸(スリーエムジャパン(株))

鳥越 実(三菱ケミカル(株))

島崎 寿也((株)タクミナ)

2025 年 9 月 16~18 日に芝浦工業大学で開催された化学工学会第 56 回秋季大会にて本シンポジウムが開催され、合計13件の講演発表が行われた。詳細は下記の通りである。

日時	9 月 17 日 13:00～16:20 6件(招待講演1件を含む) 9 月 18 日 9:00～12:00 7件(招待講演1件を含む)
会場	芝浦工業大学 豊洲キャンパス
聴講者数	35名
招待講演	『材料の特質に立脚した革新的印刷プロセスの開発』 (東京大) 長谷川達生氏 『高分子流体のマルチスケールシミュレーション ―マイクロ・マクロダイナミクスと機械学習の融合―』 (京都大) 谷口 貴志氏

以上